Adsorption News

Vol. 32, No. 2 (August 2018) 通巻 No.125

目 次				
 ○巻頭言・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
 ○ホットトピックス				
 ○吸着基礎シリーズ				
 ○会告・・・・・20 第 32 回日本吸着学会研究発表会のお知らせ 第 28 回吸着シンポジウム(吸着夏の学校)開催のお知らせ 				
○関連学会のお知らせ				
○維持会員一覧				

日本吸着学会 The Japan Society on Adsorption

巻 頭

学会に対する企業の関わり



大陽日酸株式会社 飛弾野 龍也

昨年より編集委員を務めております、大陽日酸の飛 弾野と申します。当社は維持会員でもあるため、いず れはこのような執筆のお話が回ってくるかもしれない な……などとおぼろげながら考えておりましたが、思 いの外お声がかかるのが早く、私のようなもので良い のだろうかと思う一方、執筆依頼のお話をいただける のは光栄なことと前向きに捉え、僅かでも吸着学会に 貢献できるのであればという思いでお引き受けするこ とにしました。今回は当社の装置開発を例に取り、企 業と学会との関わりについて述べさせていただきたい と思います。

当社で開発を行っている吸着装置の一つに、深冷式 空気分離装置の前処理吸着器があります。本装置は原 料空気を液化温度付近まで冷却する前に、固化成分で ある水と二酸化炭素を除去するためのものです。1960 年頃の前処理吸着器では CaA 型ゼオライトで水と二 酸化炭素が除去されていました。その後、1970年代 にかけて NaX 型ゼオライトの適用、さらに 1980年代 に入って水分を活性アルミナで、二酸化炭素を NaX 型ゼオライトで除去する2層充てん方式が考案された ことにより、前処理吸着器の再生エネルギーは大幅に 減少しました。CaA 型ゼオライトを使用していた頃 と比べると、1/4 程度まで削減されています。

ずいぶん前の話になりますが、当社においても NaX 型ゼオライトの吸着性能が向上したのを契機に、通常 は吸着剤への負荷を減少させるためフロン冷凍機を用 いて圧縮空気を冷却するのが常識であったのを「ノン フロンプロセス」という独自の方式を開発するに至り ました¹⁾。また、空気分離装置の機器の中でも比較的 占有面積が広い前処理吸着器の設置スペース削減のた め、速い流速で不純物を吸着除去するための専用の吸 着剤と「高速流プロセス」を開発しました。その結果、 吸着塔の設置面積を従来よりも半減させることに成功 しました²⁾。このように、当社の前処理吸着器開発の 例では剤とプロセス開発が一体となって新たな技術を 生み出していることがわかると思います。

しかしながら、少しずつ改良は進んでいるものの二 酸化炭素除去用の吸着剤はNaX(LSX)を超えるもの は未だ出現しておらず、プロセスとしても上述の「活 性アルミナ+NaX型ゼオライト」という方式は30年 以上経過した現在でも基本的に変わっていない状況で す。我々としては新規材料の開発に大きな期待を寄せ ています。

ただし前述したように、材料とプロセスは切り離す ことはできません。企業の立場から勝手を申し上げま すと、材料を開発する研究者には自分の開発している 材料がどのようなところで使用されるのか、装置のこ とをもっと知って欲しいと思っています。材料開発の 研究者が実際の装置を目にしてイメージや考え方が変 わったという話も耳にします。そのためには装置を世 に送り出している我々企業側の役割が重要となってき ます。

先の Adsorption News の中で静岡理工科大の山﨑 先生より「企業セッションのようなものがあっても良 いのでは」とのお話が掲載されています。有り難いご 意見なので少し補足しますと、企業としてのアウト プットは、やはり製商品や特許などであることや、短 期的な成果が求められることなどから、どうしても軸 足はこれらに置くことになります。逆に言うとこれら を外部に発信、アピールすることは、会社としても有 意義であり積極的に実施しようというドライビング フォースとなります。一方そのような機会が増えるこ とで、装置・システムについて会員の皆様に知っても らうことができ、またそれにより過去に多数の諸先輩 方が危惧しているプロセス開発の減少傾向にも歯止め がかかるのではないかと期待するところです。

1) 特許第 3416391 号 2) 特許第5566574号 氏名 飛弾野 龍也 所属 大陽日酸株式会社 開発本部山梨研究所 吸着技術部長 略歷 1992 年 3 月 北海道大学理学部卒業 1994年3月 北海道大学大学院理学研究科 修士課程修了 1994年4月 日本酸素株式会社入社 2004 年 7 月 大陽日酸株式会社 2015年4月 山梨研究所 プロセス技術部長 2018年4月 現職

ホットトピックス f

柱型環状分子ピラー[n]アレーン集合体の 吸着材料への応用

Application of Pillar[n]arene Assemblies for Adsorption Materials

> *金沢大学ナノ生命科学研究所 *金沢大学大学院自然科学研究科 *JST さきがけ

¹ Nano life Science Institute, Kanazawa University ² Graduate School of Natural Science and Technology, Kanazawa University ³ JST PRESTO

生越 友樹^{1,2,3}、角田 貴洋^{1,2}、山岸 忠明² Tomoki Ogoshi^{1,2,3}, Takahiro kakuta^{1,2}, Tada-aki Yamagishi²

1. はじめに

ゼオライト、メソポーラスシリカ、金属有機骨格 (MOF)/多孔質配位高分子(PCP)、カーボンナノ チューブは、明確な空間を有する空間空隙材料である。 これらの材料の空間・空隙を利用して、物質の選択的 な貯蔵、輸送、分離、変換などが達成されている。¹⁾ 一方でこのような材料は主に無機を骨格としており、 完全有機の空間空隙材料の例は限られている。有機を ベースとすることで、無機にはない材料の設計性、柔 軟性を有する空間空隙材料が得られると期待される。

著者らは、2008年に"柱型"という新規環状ホス ト分子ピラー[n]アレーン(Pillar[n]arene)を合成し た。²⁾⁻⁶⁾ピラー[n]アレーンは、①オングストローム レベルの定まった空間を有し、②対称性に優れた正多 角柱構造、③機能性官能基団を位置選択的に導入する ことが可能、といった特徴がある。そのため有機をベー スとする空間空隙材料を構築するビルディングブロッ クとして適しているといえる。本稿では、柱状環状ホ スト分子ピラー[n]アレーンの合成とその特性につい て紹介する。ピラー[n]アレーン結晶を用いたガス・ 有機分子蒸気の選択的吸着、ピラー[n]アレーンの正 多角柱構造に基づく1次元チャネル、2次元シート、 3次元ベシクル構造超空間の創成について概説する。

2. 柱型環状ホスト分子ピラー[n]アレーンの合成と その特性

筆者らは、1,4-ジメトキシベンゼンとパラホルムア ルデヒドとの反応において、1,2-ジクロロエタンを溶 媒とした場合、正5角柱環状分子 "ピラー[5]アレー ン"が高収率で得られることを見出した(図1a)。^{2),7)} 一般的に速度論的支配による環化反応では、環形成 効率は極めて低い。一方ピラー[5]アレーンでは、溶 媒の1.2-ジクロロエタンが5員環形成のためのテン プレートとして働く。そのため直鎖状オリゴマーが形 成された後に、溶媒を取り囲むように環化反応が進行 し、結果として高収率でピラー[5]アレーンが得られ た(図1a)。合成条件の最適化により、3分という 短時間で、簡便な再結晶により70%以上の高収率で ピラー[5]アレーンが得られた。この簡便な合成法に よりピラー[5]アレーンは2014年に試薬として販売さ れ、世界中の超分子化学者に利用される鍵化合物と なっている。さらに筆者らは、嵩高いクロロシクロへ キサンをテンプレート溶媒として用いると、正6角柱 環状分子 "ピラー[6]アレーン"が高収率で得られる ことも見出した。溶媒のクロロシクロヘキサンが6員 環形成のためのテンプレートとして働くためである。⁸⁰



図1. ピラー[n]アレーンの(a)テンプレートを用いた選択的 合成と(b)構造

通常は同様のフェノール性モノマーを反応させると、 ベンゼン環の斜め下の位置(メタ位)でベンゼン環ユ ニットが連結したお椀状のカリックス[n]アレーン (図1b)が得られる場合が多い。一方筆者らが合成 したリング状ホスト分子は、真横(パラ位)でベンゼ ン環が連結していることから、カリックス[n]アレー ンのように杯状 "Calix"ではなく、柱状 "Pillar"で ある。正多角柱環状分子は筆者らが初めて発見したた め、筆者らはこの分子を新たに"ピラー[n]アレーン" と名付けた。²⁾

3. ピラー[n]アレーン結晶を用いたガス・蒸気吸着

置換基すべてがフェノール基であるピラー[5,6]ア レーン(1[5],1[6])は、選択的にガス・蒸気を吸着 する材料として用いることができる。ピラー[5,6]ア レーン結晶には、多くの場合その空間・空隙に溶媒が 取り込まれている。結晶を減圧下で加熱することで、 空間空隙を占有する溶媒を取り除くことができる。し

かし通常は、溶媒を取り除くとその空間は潰れてしま い、ノンポーラスな材料になってしまう。ところが、 すべてがフェノール基であるピラー[5,6]アレーン1 [5],1[6]では、溶媒を取り除いた後も、その空間が保 持されていることが分かった。フェノール間の分子内 /分子間の水素結合が多点で働くためである。 ピラー [5] アレーン1[5]の場合、1[5]の空孔内部空間以外に、 分子間にも空隙を有していた (図2a)。この結晶を 用いたガス吸着特性は、Yangらによって評価され た。⁹その結果、サイズの似通ったメタン、窒素、二酸 化炭素から、二酸化炭素を選択的に吸着することが分 かった。ピラー[6]アレーン1[6]の場合は、分子内水 素結合により6角柱構造が安定化され、6角柱が積み あがった1次元チャネルを形成しており、1次元内部 空間を有していた(図2b)。この結晶は、二酸化炭 素、窒素、n-ブタンといったガスのみならず、n-へ キサン、シクロヘキサンといった有機分子蒸気も吸着 できることが分かった。¹⁰⁾Yangらは、市販のポリマー とピラー[5]アレーン結晶を混合することにより、混 合マトリックス膜を作製した。混合マトリックス膜は、 メタンガスに対し、非常に高い選択性(CO₂/CH₄:180、 N₂/CH₄:6.5 および H₂/CH₄:600) を示した。¹¹⁾



図2. フェノール性ピラー[5,6]アレーン1[5],1[6]の結晶構造

4. 柔軟なピラー[n]アレーン結晶を用いた分離材料

フェノール基を有するピラー[n]アレーンの結晶構 造は、水素結合ネットワークのために、溶媒を除いて もその構造は保持され、ガス・有機分子蒸気を吸着す ることができる。一方で、10個のエチル基を有する ピラー[5]アレーン(2[5])の結晶は、結晶構造を保 つことができる強い相互作用が分子間に働いておらず、 溶媒を除くと、ノンポーラスな結晶となってしまう。 しかしこのノンポーラスな結晶をゲスト分子蒸気に曝 すと、ゲスト蒸気を吸着することを見出した。¹² n-ペ ンタン以上の直鎖アルカンガスを用いた場合、吸着過 程において、ある一定圧力で急激に吸着が生じた(図 3a)。



図3. (a)エチル基を有するピラー[5]アレーン(2[5])結晶に *n*-ヘキサン蒸気を曝した際の吸着等温線と(b)*n*-ヘキサ ンと2[5]からなる包接錯体結晶構造

これは、PCP/MOF に見られるゲートオープン圧で あり、直鎖アルカンを吸着させると、ゲートがオープ ンすることが分かった。またその取り込みは、溶液中 と同じく、直鎖のアルカン分子蒸気は取り込むが、2.2-ジメチルブタンおよび2.3-ジメチルブタンのような 枝分かれしたアルカン蒸気、およびシクロヘキサンの ような環状アルカン蒸気といった分岐・環状のアルカ ン分子蒸気は取り込まないといった、サイズ選択性を 有していた(図4a)。ピラー[5]アレーンの空孔サイ ズは4.7Åであり、直鎖アルカンには適しているが、 分枝および環状アルカンは適していないためである。 また脱着過程においては、取り込まれた直鎖アルカン は、室温減圧下においても全く放出されないという、 大きなヒステリシスを示した。この原因を調べるため に、2[5]をヘキサンに溶解させて得られたヘキサン⊂ 2[5] 錯体結晶の構造解析を行った。その結果、ピラー [5] アレーンの空孔内部にヘキサンが1分子包接され



図4. エチル基を有するピラー[5]アレーン(2[5])結晶の炭 化水素形状選択的有機分子蒸気取り込み

ていた(図3b)。またヘキサンのC-H基のうち、8 つのC-H基がピラー[5]アレーン2[5]のベンゼン環 とCH/π相互作用していることが明らかとなった。こ れが、直鎖アルカンを安定に取り込んでいる要因であ ると考えられる。

Huang らは、同様のピラー[5]アレーン 2[5]結晶を 用いて、1-ペンテン、トランス-およびシス-2-ペン テンのようなアルケン蒸気の取り込み挙動を調べた (図4b)。¹³⁾ ピラー[5]アレーン結晶を1-ペンテンお よび2-ペンテン混合蒸気に暴露すると、1-ペンテン 蒸気を選択的に取り込むことが分かった。

このようにピラー[5]アレーン結晶は、異なる構造 の炭化水素から直線状の炭化水素のみを選択的に取り 込むことができる。しかし用いたピラー[5]アレーン 2[5]結晶は白色であるために、この直鎖炭化水素蒸気 の取り込みを、色変化で検知することは不可能であっ た。これを達成するためにピラー[5]アレーン2[5]の 分子構造に、ベンゾキノンを導入3[5]し、直鎖炭化 水素蒸気の取り込みを色変化で検知することに成功し た(図5)。ピラー[5]アレーンの骨格を形成する1,4-ジアルコキシベンゼンは電子供与性分子であるために、 電子受容性分子であるベンゾキノンを導入すると電荷 移動錯体を形成し茶色を呈色する。そこに直鎖炭化水 素蒸気に晒すと、茶色から赤色に色変化を示すベーポ クロミック挙動を示した。一方、分岐・環状構造の炭 化水素蒸気に曝した場合には、色変化は示さず、炭化 水素蒸気の形状を色変化で検知できることが分かった。 メタノール蒸気を吸着させた際には、茶色から黒色へ と色変化を示した。直鎖アルカン蒸気とは異なる色変 化であったことから、吸着蒸気が有する官能基を、変 化後の色の違いによって見分けることができた。なぜ このような色変化を示すかについては、ピラー[5]ア レーンの分子構造中のベンゾキノンと1.4-ジアルコ キシベンゼンの配向が重要であった。蒸気を含まない 粉体が直鎖アルカン蒸気を吸着すると、結晶構造転移 が起こり、ベンゾキノンと1,4-ジアルコキシベンゼ ンが配向した構造へと変化する。これにより、茶色か ら赤色への色変化が生じることが分かった。メタノー ル蒸気の場合は、ベンゾキノンと1,4-ジアルコキシ ベンゼンが配向した構造を形成しないために、茶色か ら黒色へと異なる色変化を示した。14)



図5.キノン基を導入したピラー[5]アレーン(3[5])結晶に n-ヘキサン及びメタノール蒸気を曝した際の色変化

ピラー[5]アレーン結晶 2[5] をバルクの炭化水素に 浸漬する、固/液界面であっても、炭化水素を取り込 むことが分かった。この取り込みは、蒸気を用いた場 合と同様に、直鎖炭化水素は取り込むが、分岐・環状 炭化水素は取り込まないといった形状選択性を有して いた。さらに興味深いことに、*n*-アルカンに浸漬し た後のホストーゲスト錯体結晶構造は、*n*-アルカン の鎖長に大きく依存していた(図6)。¹⁵⁾ ピラー[5]ア レーン結晶を*n*-ヘキサンおよび*n*-ヘプタンに浸漬し た後のホストーゲスト錯体結晶構造は、隣接するホス トーゲスト錯体が互いに垂直であるヘリンボーン構造 を有していた。一方で、8個以上の炭素原子からなる *n*-アルカンに浸漬した後のホストーゲスト錯体結晶



図6. エチル基を有するピラー[5]アレーン(2[5])結晶に鎖 長の異なる n-アルカンに浸漬させた後のホストーゲス ト錯体結晶構造

構造は1Dチャネルであった。n-オクタンの鎖長は ピラー[5]アレーンの高さよりも長いため、n-オクタ ンはピラー[5]アレーンによって完全に覆われていな い。そのため、隣接するピラー[5]アレーン分子が、 そのはみ出した n-オクタン部分を覆うこととなり、 それにより1次元チャンネルを形成していることが分 かった。n-オクタデカンになると、2分子のピラー[5] アレーンにより1分子の n-オクタデカンを包接して いることが分かった。

ピラー[5]アレーン結晶を様々な鎖長の直鎖アルカ ンに浸漬させるだけで長鎖アルカンを吸着することか ら、浸漬による長鎖アルカンの鎖長選択性を調査した。 ピラー[5]アレーン結晶を、直鎖アルカンC6-C16の 等モル混合溶媒に浸漬させたところ、C16(39%)、C 15(20%)、C14(10%)、C13(5%)、それ以外(C6-C 12) 26% という、長い直鎖アルカンを選択的に取り 込むという結果となった。この理由は、n-オクタデ カンで見られたように、C13以上の長い直鎖アルカン ではピラー[5]アレーン2分子が共同的に炭化水素1 分子を取り込むためである。結晶状態での錯形成エネ ルギーを計算から見積もったところ、C16とピラー[5] アレーンの錯形成エネルギーは 21.0 kcal/mol である のに対し、C11とピラー[5]アレーンの錯形成エネル ギーは 11.4 kcal/mol と半分程度、C8 とピラー[5]ア レーンの錯形成エネルギーは4.7 kcal/molと5分の 1程度であり、選択性と共同的包接の相関を確認する ことができた。

ピラー[5]アレーンの空孔サイズは4.7Åであり、 線状の分子に適している。ピラー[6]アレーンの空洞 サイズは約6.7Åであり、より大きなゲスト分子蒸気 を吸着すると期待できる。そこでピラー[6]アレーン 結晶2[6]の有機蒸気吸着特性を調べたところ、2,2-ジメチルブタンおよび2,3-ジメチルブタンのような 枝分かれしたアルカン蒸気、およびシクロへキサンの ような環状アルカン蒸気を吸着するが、*n*-へキサン のような直鎖状アルカン蒸気は吸着しなかった。この 結果はピラー[5]アレーン結晶の取り込み挙動とは真 逆であり、空孔サイズがこのような分子選択性に寄与 しているといえる。

このようなピラー[6]アレーン結晶の形状選択的な アルカン吸着は、オクタン価向上のために使用できる (図7a)。ガソリンの品質は、ガソリン中のイソオ クタンと*n*-ヘプタンとの混合物中のイソオクタンの 体積比であるオクタン価によって評価される。イソオ クタンの沸点(99℃)は、ほぼ*n*-ヘプタンの沸点(98℃) と同様であるので、石油蒸留によってこれら二つのア ルカンの分離が非常に困難である。ピラー[6]アレー ン結晶を、イソオクタンおよびn-ヘプタン混合物蒸 気に曝したところ、選択的にイソオクタン蒸気を吸着 することが分かった。この選択的吸着を用いると、ピ ラー[6]アレーン結晶は、低オクタン価(17)のイソオ クタンとn-ヘプタンの混合蒸気からイソオクタン蒸 気を選択的に取り込み、ホストーゲスト錯体結晶中の オクタン価は>99であった。さらに、このホストー ゲスト錯体結晶を加熱すると、取り込まれたイソオク タンを高純度(>99%)で回収することができた。イソ オクタンを除いたピラー[6]アレーン結晶は、繰り返 しオクタン価向上のために利用することも可能である。 分離の難しかったアルカンを、ここまで高精度に分け られるのは画期的であるといえる。¹⁶⁾



図7. エチル基を有するピラー[6]アレーン(2[6])結晶の形 状選択的有機分子蒸気取り込み

Huang、Copper らは、スチレンとエチルベンゼン を分離するためにピラー[6]アレーン結晶 2[6]を用い た。スチレンとエチルベンゼンの沸点の差も9℃ と わずかであり、分留することは困難である。一方、ピ ラー[6]アレーン結晶をスチレンとエチルベンゼン混 合蒸気に6時間暴露した後、加熱すると、高純度のス チレン(>99%)を得ることができた(図7b)。¹⁷⁾同グ ループは、ピラー[6]アレーン結晶は、ヨウ素蒸気を 吸着することを報告している。一方で、ピラー[5]ア レーン結晶は、ヨウ素蒸気を吸着しなかった。結晶構 造解析から、ヨウ素分子は2つの歪んだピラー[6]ア レーン分子間に取り込まれていることが分かった(図 7c)。¹⁸⁾結晶中に取り込まれたヨウ素分子は、ホスト ーゲスト錯体結晶をシクロへキサン中に浸漬すること によって回収できることが分かった。

5. ピラー[6] アレーンの集積化による 2 次元シート の創成

ピラー[6]アレーンは正6角柱構造であるため、2 次元的にこの分子を敷き詰めることができれば2次元 ヘキサゴナルシート構造を得ることができる。ピラー [6]アレーンのアルコキシ基を脱保護することで、ヒ ドロキノンから構成されるピラー[6]アレーンを得る ことができる。ヒドロキノンは酸化によりベンゾキノ ンへと変換され、生じたベンゾキノンは残存するヒド ロキノンと電荷移動錯体を形成する。ピラー[6]アレー ンは6角柱構造であるために、電荷移動錯体の形成は 分子間で進行し、6角柱構造が集積化した2次元へキ サゴナルシートを得ることができた(図8)。モレキュ ラープローブ法から空孔サイズを算出した結果、モノ マーのピラー[6]アレーンは4.10Å、2次元シートは 4.04Åの空孔サイズを有していた。モノマーであるピ ラー[6]アレーンの空孔サイズを有する2次元シート を形成していることが分かった。¹⁹⁾



図8.6角柱ピラー[6]アレーンの集積化による2次元ポーラ スシートの創成



図9.5角柱ピラー[5]キノンと六角柱ピラー[6]アレーンの共 集合からなる3次元ベシクル形成

6. 五角柱ピラー[5]アレーンと六角柱ピラー[6]ア レーンの共集合による3次元ベシクルの創成

正5角形と正6角形から構成される化合物として、 フラーレンが挙げられる。その骨格は、正5角形と正 6角形が12:20で構成されており、正5角形が組み込 まれることで曲面が与えられ、結果として球状構造を 有する。我々は、ピラー[n]アレーン(n=5 or 6) が正5角柱と正6角柱であることに着目し、超分子化 学的にフラーレンと同様の3次元球状構造を形成しよ うと考えた(図9)。形成には、キノンとヒドロキノ ンの錯形成を利用した。ピラー[5]アレーンの酸化に より得られる全てがキノン体であるピラー[5]キノン 4[5]と、12個のフェノール性水酸基を有するピラー [6]アレーン1[6]を合成した。ピラー[5]キノン4[5] のみからはファイバー状、ピラー[6]アレーン1[6]か らはディスク状六角形集合体が得られた。一方でこれ らをメタノール中で4[5]:1[6]=12:20の比で混合し た場合、空孔を有する球体集合体を形成することが分 かった。²⁰⁾

7. おわりに

ピラー[n]アレーン集合体を用いた吸着材料につい て紹介した。ピラー[n]アレーンの簡便な置換基変換 や正多角柱構造が重要であることが分かる。ピラー [n]アレーンは、発見から10年しか経過しておらず、 無限の可能性を秘めていると言える。今後もピラー [n]アレーン独自の新たな吸着材料の創出が期待され る。

[参考文献]

- 1) S. Kitagawa, R. Kitaura, and S. Noro, *Angew*. *Chem. Int. Ed.* **43**, 2334 (2004).
- 2) T. Ogoshi, S. Kanai, S. Fujinami, T. Yamagishi, and Y. Nakamoto, J. Am. Chem. Soc. 130, 5022 (2008).
- 3) T. Ogoshi, T. Yamagishi, and Y. Nakamoto, *Chem. Rev.* 116, 7937 (2016).
- 4) N. Song, T. Kakuta, T. Yamagishi, Y.-W. Yang, and T. Ogoshi, *Chem* doi:10.1016/j.chempr.2018.05.015 (2018).
- 5) T. Kakuta, T. Yamagishi, and T. Ogoshi, Acc. Chem. Res. doi:10.1021/acs.accounts.8b00157 (2018).
- *Pillararenes*, T. Ogoshi Ed., Royal Society of Chemistry, Cambridge (2016).
- 7) T. Ogoshi, T. Aoki, K. Kitajima, S. Fujinami, T. Yamagishi, and Y. Nakamoto, J. Org. Chem. 76, 328 (2011).
- 8) T. Ogoshi, N. Ueshima, T. Akutsu, D. Yamafuji, T. Furuta, F. Sakakibara, and T. Yamagishi, *Chem. Commun.* 50, 5774 (2014).
- 9) L. L. Tan, H. W. Li, Y. C. Tao, S. X. A. Zhang, B. Wang, and Y. W. Yang, *Adv. Mater.* 26, 7027 (2014).
- T. Ogoshi, R. Sueto, K. Yoshikoshi, and T. Yamagishi, *Chem. Commun.* 50, 15209 (2014).
- Z. V. Singh, L. L. Tan, M. G. Cowan, Y. W. Yang, W. Zhang, D. L. Gin, and R. D. Noble, *J. Membrane Sci.* 539, 224 (2017).

- 12) T. Ogoshi, R. Sueto, K. Yoshikoshi, Y. Sakata, S. Akine, and T. Yamagishi, *Angew. Chem. Int. Ed.* 54, 9849 (2015).
- 13) K. C. Jie, Y. J. Zhou, E. R. Li, R. Zhao, M. Liu, and F. Huang, J. Am. Chem. Soc. 140, 3190 (2018).
- 14) T. Ogoshi, Y. Shimada, Y. Sakata, S. Akine, and T. Yamagishi, J. Am. Chem. Soc. 139, 5664 (2017).
- 15) T. Ogoshi, R. Sueto, Y. Hamada, K. Doitomi, H. Hirao, Y. Sakata, S. Akine, T. Kakuta, T. Yamagishi, *Chem. Commun.* 53, 8577 (2017).
- 16) T. Ogoshi, K. Saito, R. Sueto, R. Kojima, Y. Hamada, S. Akine, A. M. P. Moeljadi, H. Hirao, T. Kakuta, and T. Yamagishi, *Angew. Chem. Int. Ed.* 57, 1592 (2018).
- K. Jie, M. Liu, Y. Zhou, M. A. Little, S. Bonakala, S. Y. Chong, A. Stephenson, L. Chen, F. Huang, and A. I. Cooper, *J. Am. Chem. Soc.* 139, 2908 (2017).
- 18) K. Jie, Y. Zhou, E. Li, Z. Li, R. Zhao, and F. Huang, J. Am. Chem. Soc. 139, 15320 (2017).
- T. Ogoshi, K. Yoshikoshi, R. Sueto, H. Nishihara, and T. Yamagishi, *Angew. Chem. Int. Ed.* 54, 6466 (2015).
- T. Ogoshi, R. Sueto, K. Yoshikoshi, K. Yasuhara, and T. Yamagishi, J. Am. Chem. Soc. 139, 2908 (2017).



生越 友樹 金沢大学ナノ生命科学研究所 教授

2005年3月 京都大学大学院工学研究科高分子化学 専攻博士後期課程修了、博士(工学)

2005年4月 大阪大学大学院理学研究科高分子科学 専攻日本学術振興会特別研究員 (PD)

2006年11月 金沢大学大学院自然科学研究科 助手 2010年3月 金沢大学理工研究域物質化学系 准教 授

2013 年 10 月~2017 年 3 月 JST さきがけ「超空間制 御と革新的機能創成」研究者(兼任)

2015年8月金沢大学理工研究域物質化学系教授2017年11月金沢大学ナノ生命科学研究所教授



分子吸着シミュレーションの基礎

Fundamentals of molecular adsorption simulation

千葉大学大学院理学研究院 Graduate School of Science Chiba University **清水 研吾 大場 友則** Kengo Shimizu, Tomonori Ohba

1. はじめに

1.1 分子シミュレーションの必要性

熱容量や拡散係数の測定等マクロスコピックな観測 手段によって、溶液の物性が明らかになってきた。そ れに伴い、マイクロスコピックなレベルで物性を解明 することがますます重要になってきている。例えば、 X線や中性子回析から分子の結晶構造が調べられてい る。しかし、結晶とは異なり、液相中での3次元分子 構造をこれらの実験的手法から求めるのは困難である。 この原因としては、空間的に平均化された情報のみが 得られること、また、1次元的情報となることが挙げ られる。また、分光学的解析も広く用いられているが、 同様の難点がある。重要なことは、これらのデータを 総合的に判断することであり、統一的なモデルによっ て、これらの実験的データをリンクさせることが望ま しい。

分子シミュレーションは多数の原子や分子が集まっ てできた液体、固体や気体などの分子集団系を扱うこ とができる。分子シミュレーションを用いた研究のほ とんどが、実験的に観察された巨視的現象を分子レベ ルで解明する目的で行われている。または、実験を行 うことが困難な系において実験の代わりに行われたり、 理論の検証のために行われたりする。さて、多数の分 子が動きまわっている系を分子レベルで調べる理論的 手法として、分子動力学(Molecular Dynamics)と モンテカルロ(Monte Carlo)シミュレーションがあ る。分子動力学シミュレーションは分子集団系を構成 しているすべての分子一つ一つの運動方程式を解くこ とにより、分子の軌跡を追っていく手法である。モン テカルロシミュレーションは乱数を用いて安定な分子 構造を求めていく手法である。これら分子シミュレー ションを適切に用いることによって、詳細な分子挙動 を求めることができ、上記の問題点を解決できると考 えられる。分子吸着においても分子シミュレーション は細孔内の分子の描像を捉えるための重要なツールと して用いられている。本稿では分子シミュレーション の手法と実際の分子吸着シミュレーションで得られる 結果を概説するとともに参考とした著書・論文を示す。

2. 分子シミュレーションの基本的な考え方

2.1 分子シミュレーションの観点

分子シミュレーションでは、扱う分子数が増加し、 系が複雑になると計算量が指数関数的に増える。よっ て、従来計算能力をわきまえた上でシミュレーション を実行する必要があったが、近年のシミュレーション 技術の著しい発展により、計算能力の高くないコン ピューターでも分子シミュレーションの計算が可能に なり、巨視系の分子シミュレーションも可能になって きた。

分子シミュレーションでは、分子間相互作用は簡単 な関数で与えられ、2分子間のポテンシャルエネル ギーとして得られる。分子動力学シミュレーションで は、ポテンシャルエネルギーをさらに微分して2分子 に働く力を求め、分子の位置、速度を求めることで、 分子の運動を運動方程式を解くことによって、規定し ていく。

系の中の分子は周囲の分子から分子間相互作用の影響を常に受けながら運動しており、分子シミュレー ションによって、この動きをみることができる。分子 シミュレーションの結果から巨視的な性質が他の系と 異なった際には、この原因を分子レベルで調べること ができる。このように、分子シミュレーションでは分 子レベルでの系の直接的な観察を行うことができるこ とがメリットである。もちろんそこには仮定を含んで おり、その仮定が妥当なものであることが分子シミュ レーションの結果の信頼性をみるために最も重要であ る。

例えば、平衡状態をシミュレートする場合、ある分 子間の相互作用を仮定として用い、シミュレーション を十分な時間を持って実行すると平衡状態が得られる。 このシミュレーション結果が、巨視的な実験結果と十 分な一致がみられたとき、仮定として用いた分子間相 互作用が妥当なものと判断され、分子レベルの情報も 信頼性があるとみなされる。例えば、分子吸着シミュ レーションではバルクでの物性の一致をもって、用い た分子間相互作用が妥当であるとみなし、細孔中での 分子挙動の解明を行っている。一方で、分子シミュレー ションでは他の手段では得られ難い情報を明らかにす ることを目的としているため、得られた分子レベルの 情報自体の検証は難しいことが多い。そのため、他の 系においてのシミュレーションとの比較や似た系での 実験との比較を十分に行う必要がある。また、実際の 分子シミュレーションでは様々な簡略化を行うことで、 計算速度の向上を図っている。これらの観点について 次項以降に概説する。

2.2 分子シミュレーションの物質系

実験では分子の構造や動力学に起因した様々な物性 を取り出す。そこで得られた結果は測定に依存し、物 質をある一面からみたものとなる。そこでは分子や分 子の運動を直接見ることはできない。これに対し、分 子シミュレーションでは分子を直接見ることができ、 軌跡を追うことで分子の運動も得られる。そのため、 得たい物性を分子の軌跡から直接計算して求めること ができる。このように得られる物性が同じであっても、 軌跡を解析の出発点としているため分子シミュレー ションははるかに多くの情報を得ることができる。原 子や分子の並進・回転運動に関してはほとんどの場合 は古典的に求めることができる。ただし、分子振動や 電子状態については量子効果を加味する必要があり、 量子力学に基づいた計算をする必要があるが、ここで は古典系に対する扱いを概説していく。

2.3 粒子数と周期境界条件

液体や固体の実在系ではアボガドロ数オーダーの分 子数(10³³個)から構成されている。そして、実験に おいて通常対象としているのは、このような膨大な数 の分子である。では、分子シミュレーションにおいて どの程度の数の分子を扱うべきか。同等の分子数を扱 うことが理想的には望まれるが、計算が極めて遅くな るために(一般に)現実的には不可能である。そのた め、取り扱う分子数は10²~10⁶程度であり、極めて小 さな分子集団となる。10²³個の分子集団の性質を限ら れた計算量でいかに再現していくかが課題となってい る。実験で得られる巨視系での物性と分子シミュレー ションに課された小分子集団系での物性との相違点の 中で最も大きなものは、小分子集団系では巨視系に比 べて非常に多くの分子が表面に存在することである。 この表面の影響を取り除くために、周期境界条件

(Periodic Boundary Condition) と呼ばれる近似が用 いられている。これは気体、液体、固体の区別なくす べての状態に適用でき、図1で二次元的に示されてい るように、中央のセルの分子配置とまったく同じ分子 配置のセルが、x、v、z方向に繰り返し連なっている ものである。中央のセルを基本セル、周辺のセルをイ メージセルと呼び、イメージセルは中央の基本セルを 複写して作成したセルである。基本セルは立方体であ る必要はなく、どのような構造でも構わないが、セル 同士が周期的に連なっている必要がある。このような 周期境界条件のもとで分子の動きはどのように考えた らよいのだろうか。図1の基本セル中の分子が基本セ ルの境界を通って右隣のイメージセルに移ったとする。 そのとき左隣のセルから境界を通って基本セルへと分 子が入っていき、密度は一定に保たれる。このように、 周期境界条件を課すことにより、系から表面の影響を 取り除くことができる。すなわち、基本セル中の分子 だけでバルクと同じ性質を再現することができる。



図1 周期境界条件とカットオフ距離。中央の色付き のセルが基本セルでその他はイメージセル。丸は分 子を表す。

さて、ある一定の密度を想定すると、基本セルの大 きさが分子数に比例する。目的の密度の系に対し、分 子数はどの程度が良いのかを考えることはどの大きさ のセルが良いのかを考えることになる。大きければ大 きいほど実在系に近くなるので、より精度の高い計算 を行うことができるが、小さいセルを用いる(=分子 数が少ない)ほど、計算時間が短くなる。この2つの 要求を程よく満たすセルサイズは基本セルの長さの半 分が分子間の相関がなくなるサイズより大きいサイズ である。このとき、この小さな基本セルで表される系 はあたかも 10³³ 個の分子があるバルクの系と同等とみ なすことができる。

分子間相互作用を考える際には基本セルの分子とイ メージセルの分子との相互作用を考慮する必要がある。 したがって、任意の分子の相互作用を考える場合、基 本セル中の分子間相互作用だけでなく、基本セル中の 分子とイメージセルの分子間の相互作用も考える必要 がある。しかしながら、最近接像(minimum image convention)法を用いると、近いほうの分子との相互 作用を考慮すればよい。このためにはセルサイズL を後述のカットオフ距離 reutoff に対し、L>2reutoff とと れば、基本セル中分子とイメージセル中の対応する分 子とで近い距離にいる分子との相互作用だけを計算す ればよいことになる。この最近接像法によって、ある 分子と相互作用する分子数は最大でも(N-1) 個に なる。

2.4 カットオフ距離

最近接像法を用いることで、1分子当たり(N-1) 個の分子との相互作用を計算しなければならないので、 すべての分子の相互作用を計算するにはN(N-1) 通り計算する必要がある。よって、1分子当たりの相 互作用する分子数を減らすことができれば計算時間を 著しく短縮できる。図2に示したような短距離力のポ テンシャルの場合、分子の大きさの倍程度の距離で分 子間相互作用はほぼゼロとみなすことができる。相互 作用計算の打ち切り距離をカットオフ距離(半径)



図2 窒素のレナードジョーンズポテンシャル。実線:レ ナードジョーンズポテンシャル、破線:斥力項、点線:引 力項。

(cutoff radius) r_{cutoff} といい、 r_{cutoff} 以上離れた分子同 士の相互作用は計算する必要はない。Lennard-Jones ポテンシャルの場合、通常 $r_{cutoff} = 2 \sim 5\sigma$ にとること が多い。しかしながら、1/r に比例するクーロン相互 作用や $1/r^3$ に比例する双極子 – 双極子相互作用等長 距離力に対しては Ewald の方法等の取り扱いが必要 となる。

特に、r_{cutoff} は通常基本セルの長さLの半分以下に とる。これは、一つの分子が基本セル内と周期境界条 件に基づくイメージセル内に存在しているが、これら 両方から同時に相互作用を受けることを避けるためで ある。このとき、基本セル、イメージセルを含めて多 数の同一分子のうち、最も近くにある分子とだけ相互 作用することになり、重複を避ける事が出来る (minimum image convention)。

2.5 分子間相互作用

分子間相互作用を計算する際には、電荷分布を考慮 する必要がある。例えば、希ガス類は球対称な電子分 布を持ち、平均的には均一な電荷分布であるが、誘起 双極子モーメントをもつ。これはどの分子においても 働く相互作用であり、分散力、またはファンデルワー ルス (van der Waals)力と呼ばれている。誘起双極 子は分子間距離の6乗に逆比例する引力を生む。分子 間距離が極めて近いとき、二つの分子の電子が重なり 合うことで大きな斥力が働く。12-6 Lennard-Jones ポ テンシャルでは分子間距離の12乗に逆比例する斥力 として表される。

$$V_{LJ}(\boldsymbol{r}) = 4 \varepsilon \left\{ \left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^{6} \right\}$$
(1)

ここで、*ε*は分子間ポテンシャルの深さであり、*σ*は 分子の接触直径、rは分子間距離を表す。水分子は孤 立電子対にマイナスの電荷を有し、水素原子にプラス の電荷を有している。これにより、水分子は永久双極 子モーメントが存在する。よって、二つの水分子間に は分散力と上記電荷間に双極子 – 双極子相互作用に対 応する静電気相互作用が働く。また、イオンの場合は 単極子、二酸化炭素の場合は四重極子、メタンの場合 は八重極子が存在し、それに従った静電相互作用が働 く。また、三つ以上の分子が存在しているとき、相互 作用は厳密には多体問題となるが、一般的には二体問 題で取り扱うことが多い。すなわち、三体相互作用な どの多体相互作用は無視し、系全体のポテンシャルエ ネルギーを二体ポテンシャルの和で表されるとしてい る。

$$V_N(\mathbf{r}^N) = \sum_{i>i} \sum_{j} V_{LJ}(\mathbf{r}_{ij}) \tag{2}$$

これは加算的対相互作用モデルとして統計力学分野で よく用いられる近似であり、分子シミュレーションに おいてもこれを用いる。これら分子間相互作用の中で、 分散力は比較的近距離にのみ働くのに対し、静電相互 作用は遠距離力である。そのため、遠距離相互作用が 働く場合は特にカットオフ距離に注意をしなければな らない。

異種分子間の相互作用に関しても同種分子間と同じ 相互作用ポテンシャルを用いるのが一般的である。こ のときの相互作用パラメーターとして実際に計算して 二体相互作用を求めるのは大変なので、混合則を用い た近似によって表す。Lennard-Jones ポテンシャルの 場合は以下のローレンツ・ベルテロー(Lorentz-Berthelot) 則を適用することが多い。

$$\sigma_{\alpha\beta} = \frac{\sigma_{\alpha\alpha} + \sigma_{\beta\beta}}{2}$$

$$\varepsilon_{\alpha\beta} = \sqrt{\varepsilon_{\alpha\alpha}\varepsilon_{\beta\beta}}$$
(3)

この混合則は、多くの経験に基づいて設定されてはい るが、あくまで一つの近似にすぎない。

分子間相互作用の評価は分子シミュレーションにお いて最も重要な量であり、対象としている分子やイオ ンに対し、系の性質を十分正確に表す適当なポテン シャル関数が確立されていれば、それを利用する。そ うでなければ、自分で決定しなければならず、統計力 学や量子力学を駆使する必要があり、ポテンシャル関 数の確立までに大きな努力が必要となる。

2.6 分子の初期配置

実際のシミュレーションでは上述のように比較的小 さなサイズのセルの中で行われる。そのとき分子の初 期配置は乱数を用いてランダムに配置することもでき るが、固体や液体等密度の高い場合は最密充填格子の 一つである面心立方格子上に配置することもある。こ のとき、系のとりうる分子数は4L³(=4,32,108,256, 500,…)で与えられる。よって、分子数Nおよび数 密度 n を決めると、基本セルの大きさは N=nL³ と求 められる。一方で、気体のように分子が粗の場合は単 純立方格子上に分子を配置することで、分子数を N=



MC Step / 10⁵ 図3 (a) 初期配置として面心立方格子を取ったときの分子 の軌跡。(b) 初期配置を乱数を用いて決めた場合の分子の 軌跡。(c) 計算回数に応じた分子集団の安定性変化。実線 が初期配置に面心立方格子、または乱数による配置での安 定化エネルギー、点線は窒素の蒸発熱。

M³(=1,8,27,64,125,・・・)と比較的簡単に規定でき る。結晶を扱う場合はより注意を要し、その結晶がと る格子を反映した構造に分子を配置する必要がある。

規則的に配置した分子の初期状態は比較的速やかに 熱平衡状態へと推移する。実際に分子シミュレーショ ンを行ったときに、分子の初期状態が平衡状態へと推 移していく経過をみていく。モデル構造としては Lennard-Jones ポテンシャルで表した窒素分子であり、 分子の初期状態として面心立方格子を用いた。分子数 は256 個とし、窒素分子の液体密度0.808 mg mL⁻¹ と なるように基本セルの大きさを調整した。図3はカノ ニカルアンサンブルのモンテカルロシミュレーション により得た分子の軌跡とポテンシャルエネルギーの推 移を示したものである。図3(a)から分子は大まかに面 心立方格子の位置付近で動いている。また、図3(c)の ポテンシャルエネルギーから5×10⁴ステップでほぼ 一定値に達し、その後は5.6 kJ mol⁻¹の安定性を示し ており、窒素の蒸発熱5.6 kJ mol⁻¹と一致した。よっ て、5×10⁴ステップでほぼ、平衡状態に達している と考えられる。一方で、図3(b)、(c)で示したように乱 数を用いて初期配置を決めた場合、平衡に達するまで 5×10⁵ステップ以上が必要となるので、より計算回 数を要する。また、この計算の範囲では5.0 kJ mol⁻¹ とわずかに高いポテンシャルエネルギーとなる。初期 配置の影響は大まかにはシミュレーションのごく初期 部に限定されるが、特に細孔中などの分子が動きにく い条件下では初期配置の影響が強く現れる。その場合 は、後述のグランドカノニカルアンサンブルを用いた 計算が必要となる。

2.7 分子シミュレーションの適用範囲

分子シミュレーションは液体、固体、ガラス、高分 子、そしてタンパク質等の分子あるいは原子、イオン の集合構造や動的挙動を調べることができる。これは 1023個オーダーの分子からなる巨視的な系とほとんど 同じ挙動を示す微視的な系を 10²~10⁶ 個の分子を用い て再現する手法である。分子動力学シミュレーション やモンテカルロシミュレーションでは分子間相互作用 を用いて、それらの分子があたかも本当に分子が運動 しているかのように再現させ、その軌跡からさまざま な物性を求めることができる。分子動力学シミュレー ションでは時間分解能や空間分解能の扱いを自由にで き、フェムト秒やピコメートルもたやすく取り扱える。 よって、分子一つ一つの軌跡から原理的にはどのよう な物性も計算できる。不可能な実験も理論的にコン ピュータの中に作り出した物質を観察することで可能 にできる。しかしながら、実験で良く用いる長時間(> マイクロ秒)や大きなサイズ(>マイクロメートル) を扱うことは極めて難しく、サイズの問題に対しては 周期境界条件によって、小分子の分子シミュレーショ ンに対してはかなりの精度で表すことができるが、マ クロな分子や周期性の異常な系に対しては分子シミュ レーションを行うことは困難である。

2.8 分子動力学法とモンテカルロ法の違い

分子シミュレーションには主に分子動力学法とモン テカルロ法がある。モンテカルロ法では統計力学にお ける分配関数を用いる。つまり、分子の集団配置を出 現確率がボルツマン分布に従うように計算する方法で、 熱力学的平衡状態を求めていく。よって、系の静的情 報を取り出すことができる。しかしながら、動的性質 は議論できない。一方で、分子動力学シミュレーショ ンでは分子にかかる力を用いて計算を行っていく方法 であり、動的性質を議論することができる。表1に分 子動力学シミュレーションとモンテカルロシミュレー ションの長所と短所をまとめた。

表1 分子動力学法、モンテカルロ法の長所と短所の比較

	分子動力学	モンテカルロ
静的性質 (構造・熱力学量)	\bigcirc	0
動的性質	\bigcirc	×
自由エネルギー	\bigtriangleup	0

3. 分子動力学シミュレーション

3.1 分子動力学シミュレーションの基礎

分子動力学シミュレーションは運動方程式を解くこ とで分子の軌跡を追うものであり、運動方程式が正確 であるためには、分子間相互作用が十分な精度で正し いことが要求される。そのとき、分子の軌跡は実在系 で観察されるものと同等であると考える。図4に、分



図4 分子動力学シミュレーションを用いた研究イメージ。 MD:分子動力学シミュレーション、アンサンブル:統計 集団。

子動力学シミュレーションを用いた研究の流れを示す。

3.2 実際の分子動力学シミュレーション

実際の分子動力学シミュレーションの計算に則して 説明する。図5に分子動力学シミュレーションの計算 の流れを示す。

分子動力学シミュレーションでは周期境界条件のも とN個の分子に対して運動方程式を解く。このとき、 初期条件として位置と速度の両方が既知である必要が ある。これらのパラメーターは実際(平衡状態)の系 に近いものを設定した方が良いが、計算の進行に伴っ て、平衡状態へと近づいてくため、任意で構わない。 しかしながら、分子が重なり合っているような極めて 不安定な初期状態にすると発散することもあるため、 緩やかな力を及ぼしあっている配置を選ぶべきである。

次に分子が受けている力を求める。二体相互作用 $V_{LJ}(r)$ とし、分子の位置ベクトルを r_i ($i=1, 2, \dots, N$)、 分子 j から分子 i へのベクトルを r_{ij} ($=r_i - r_j$)とおく と、i 番目の分子にかかる力 F_i は以下の式から計算で きる。

$$F_{i} = -\frac{dV(r^{N})}{dr_{i}} = -\sum_{j} \frac{dV_{LJ}(r_{ij})}{dr_{ij}} \frac{r_{ij}}{r_{ij}}$$
$$= \sum_{j} \frac{4\varepsilon}{\sigma} \left\{ 12 \left(\frac{\sigma}{r_{ij}}\right)^{13} - 6 \left(\frac{\sigma}{r_{ij}}\right)^{7} \right\} \frac{r_{ij}}{r_{ij}}$$
(4)

ここで、カットオフ距離を設定することで、分子間相 互作用の働く距離を制限し、相互作用する分子の数を 減らす必要がある。ポテンシャルカットの距離 r_{cutoff} は周期境界条件にも依存し、基本セルの長さLの半 分以下にとる。

ここまでで、分子の位置、速度、分子が受けている力 がわかっているので、これらのパラメーターを用いて 全分子に対し運動方程式を解いて軌跡を求める。運動 方程式はニュートンの第二法則を用いる。

$$m_i \frac{d^2 r_i(t)}{dt^2} = F_i(t)$$
 (*i* = 1, 2, ..., *N*) (5)

ここで、m_iは対象とする分子、原子の質量である。 この微分方程式の数値解を求める。ある時刻 t=t で の位置、速度、力から、 Δt 秒だけ進んだ時刻 t=t+ Δt での位置と速度を式(5)を積分することにより求める。 t=t+ Δt での配置に基づいてまた力を計算し、さら に次の時刻 t=t+ $2\Delta t$ での全分子の配置を求めていく。 この作業を繰り返すことにより、全分子の軌跡を追う



図5 実際の分子動力学シミュレーションの流れ。

ことができる。

微分方程式の数値解を求める方法として、様々なも のが提案されている。

3.3 ヴェルレ法による分子動力学シミュレーション

系の全ポテンシャルエネルギーΦは分子 i, jの分 子間相互作用の足し合わせで表される。

$$\Phi = \sum_{i < j} \sum_{i < j} \phi(\mathbf{r}_{ij}) \tag{6}$$

ここでr_{ij}は分子iとjの距離である。ポテンシャル エネルギーがわかれば分子に働く力はポテンシャルエ ネルギーを次式のように微分して得られる。

$$F_i = -\sum_j \frac{\delta \phi(r_i)}{\delta r_i} \tag{7}$$

そこで分子の質量をm、加速度をaとすると、ニュートンの運動方程式 F=maから分子の座標を求めることができる。十分短い時間ステップ Δt 毎に計算を行う必要がある。時刻 t の周りでの分子座標はテイラー

展開によって次のように表せる。

$$r_i(t \pm \Delta t) = r_i(t) \pm \frac{\mathrm{d}r_i(t)}{\mathrm{d}t} \Delta t + \frac{1}{2} \frac{\mathrm{d}^2 r_i(t)}{\mathrm{d}t^2} (\Delta t)^2 \tag{8}$$

時刻 t に対し、Δt だけ進んだときと戻ったときの和 と差から次の式が得られる。

$$r_{i}(t + \Delta t) + r_{i}(t - \Delta t) = 2r_{i}(t) + \frac{d^{2}r_{i}(t)}{dt^{2}}(\Delta t)^{2}$$
(9)

$$r_i(t + \Delta t) - r_i(t - \Delta t) = 2 \frac{\mathrm{d}r_i(t)}{\mathrm{d}t} \Delta t \tag{10}$$

dr/dt、および d^2r/dt^2 は時刻 t での速度 v_i と加速度 a であるので、次式が求められる。

$$\nu_i(t) = \frac{1}{2\Delta t} [r_i(t + \Delta t) - r_i(t - \Delta t)]$$
(11)

$$\boldsymbol{r}_i(t+\Delta t) = 2\boldsymbol{r}_i(t) - \boldsymbol{r}_i(t-\Delta t) + \boldsymbol{a}_i(t) (\Delta t)^2$$
(12)

時刻 $t + \Delta t$ における分子の座標は、t および $t - \Delta t$ に おける座標と時刻 t における加速度で計算される。初 期条件(t = 0)では式(12)の代わりに次式を用いる。

$$r_i(0 + \Delta t) = r_i(0) + \nu_i(0)\Delta t + a_i(0)\frac{(\Delta t)^2}{2}$$
(13)



図6 分子動力学シミュレーションによる77Kでの窒素の 吸着シミュレーションのスナップショット。炭素細孔をユ ニットセル中心にセットし、窒素分子は左右の細孔外に初 期状態でおいた。ps:ピコ秒(10¹²s)。

3.4 吸着における分子動力学シミュレーション

図6に炭素細孔中への窒素の吸着シミュレーション

のスナップショットを示す。ユニットセルを15×3.4 ×2.9 nm³の直方体とし、2層のグラフェンを上下に 配置することで、1.6 nmの炭素細孔を作った。炭素 細孔の長さは5.2 nmであり、初期配置として窒素分 子をその両側にランダムに配置した。初期速度として 77 Kの温度に対応する速度をランダムに与えて1 fs の時間ステップで計算を開始すると、少しずつ窒素分 子が炭素細孔中に吸着していくのがわかる。また、多 くの吸着窒素分子が炭素細孔壁に沿って吸着が進行し てくことがわかる。このように、分子動力学シミュレー ションによって、吸着していく過程をみることができ る。

4. モンテカルロシミュレーション

4.1 モンテカルロシミュレーションの基礎

モンテカルロシミュレーションは乱数により系の熱 力学的平衡状態での分子の微視的な挙動を調べる手法 である。系のある微視的な状態の発現確率は統計集団 の確率密度に従うものであるが、後述の Metropolis の方法を用いることであらかじめ確率密度を用いずに 計算が可能となる。モンテカルロ法ではアンサンブル のとり方が最も重要であり、ミクロカノニカル、カノ ニカル、グランドカノニカルアンサンブルに応じて変 数設定が必要となるが、基本的な概念は統一的に扱う ことができる。ここでは最初に加重サンプリングとマ ルコフチェーンについて、次に Metropolis 法につい て、アンサンブルについてを概説していく。

4.2 加重サンプリング

N 分子系で熱力学的平衡状態にあるとき、分子の位置をrとし、rのみに依存する値Aの平均値〈A〉は、 カノニカルアンサンブルの場合、ボルツマン分布を用いて、以下のようにあらわせる。

$$\langle \mathbf{A} \rangle = \frac{1}{Z} \int \mathbf{A}(\underline{r}) \exp\left\{-\frac{1}{kT}U(\underline{r})\right\} d\underline{r}$$
(14)

一般に、分配関数Zを評価することは不可能である。 そのため、確率論的手法であるモンテカルロ法が用い られる。分子をランダムにサンプリングし、r_i(i=1,..., N)の値を全積分領域に一様に分布した乱数を用いて ることで、平均値を求める。すべてのサンプリングに 対し、すべての積分領域で積分することは現実的では ない。そこで、積分により大きく寄与する確率の高い 分子の位置をより多くサンプリングしていく手法であ る加重サンプリング (importance sampling)が用い られる。重み関数 w(r)を用いることで、式(14)は次の ように表せる。

$$\langle \mathbf{A} \rangle = \frac{1}{Z_{U}} \int \frac{A(r)}{w(r)} \exp\left\{-\frac{1}{kT} U(r)\right\} \cdot w(r) dr \tag{15}$$

カノニカルアンサンブルの場合、w(r)をボルツマン 分布を用いて以下のようにあらわす。

$$w(r) = \frac{\exp\left\{-\frac{U(r)}{kT}\right\}}{Z} \tag{16}$$

w(r)という重みをつけてサンプリングすれば、式(15) は次の簡単な式に帰結できる。

$$\langle A \rangle \approx \frac{\sum_{n=1}^{M} A(r_n)}{M}$$
(17)

しかしながら、Zがわからない限りは重み関数式(16)を 用いることができない。この問題点は次の Metropolis らによるマルコフチェーンによって解決される。

4.3 マルコフチェーン

モンテカルロ法では時点、状態が離散的であるよう なマルコフ過程(Markov process)またはマルコフ チェーン(Markov chain)に基づいて計算を行う。 確率過程において分子の配置が $r_0, r_1, \dots, r_n, \dots$ と なっていくとする。ここで、 r_n は時点 n での分子の 位置を表したものである。 r_0, r_1, \dots, r_{n-1} の状態が既知 であるとすると、 r_n の出現確率は、条件付き確率 $p(r_n$ $|r_{n-1}, \dots, r_1, r_0)$ で表すことができる。マルコフ過程の ときは、任意の時点 n に対して次式が成り立つ。

$$p(\boldsymbol{r}_{n}|\boldsymbol{r}_{n-1},\cdots,\boldsymbol{r}_{1},\boldsymbol{r}_{0}) = p(\boldsymbol{r}_{n}|\boldsymbol{r}_{n-1})$$
(18)

すなわち、時点 n の状態に推移する確率は時点(n-1)の状態にのみ依存し、時点(n-1)以前の状態に 無関係である。このような性質をマルコフ性といい、 マルコフ性を有する確率過程をマルコフ過程、マルコ フチェーンという。状態 ri から rj への推移を考える と推移確率 Pij は次のように表される。

$p_{ij} = p(r_j | r_i)$

(19)

この推移確率はモンテカルロシミュレーションにおい ては時点に関係なく一定とみなす定常マルコフチェー ンを対象とするので、以後、この定常マルコフチェー ンのときのみを考える。

次の条件を満たすとき、与えられた初期状態に関係な く、確率が分配関数によって表される。①微視的状態 の出現する確率 pi は次の関係を満足する。

$$\rho_i > 0 \quad (\text{for all } i)$$

$$\sum_{i} \rho_i = 1$$

$$\rho_j = \sum_{i} \rho_i p_{ij}$$

$$(20)$$

②あらゆる状態から、あらゆる取りうる状態に到達で きる既約なマルコフチェーン(irreducible Markov chain)であるとする。③有限回数のステップのうち に、必ずいつかはある状態 r_iに戻ってくる。これを 再帰的という。④ある状態 r_iにある有限のステップ で戻ってくる再帰的条件でかつ、非周期的に戻ってく るとき、状態 r_iはエルゴート的(ergodic)と呼び、 このとき定常的な出現確率を与える。よって、モンテ カルロシミュレーションでエルゴート的マルコフ チェーンを生成する遷移確率を用いることで、目的の 確率密度を有する状態の生成が可能となる。

4.4 メトロポリスの方法

式(17)で表される平均値〈A〉を求めるためには、重 み関数w(r)が前もって決定されなければならないが、 エルゴート的マルコフチェーンの条件下では定常的出 現確率が存在するため、適当な推移確率によって、カ ノニカルアンサンブルで式(17)を式(21)に一致させること が可能である。

$$\rho_{i} = \frac{\exp\left\{-\frac{U(\underline{r}_{i})}{kT}\right\}}{\sum_{i} \exp\left\{-\frac{U(\underline{r}_{i})}{kT}\right\}}$$
(21)

すなわち、w(r)を用いて加重サンプリングをしたの と同様になる。定常的出現確率 ρ_i を与える推移確率 p_{ij} は次の条件を満足する。

$$p_{ij} > 0 \text{ (for all } i \text{ and } j)$$

$$\sum_{j} p_{ij} = 1 \quad \text{(for all } i)$$

$$\rho_{i} p_{ij} = \rho_{i} p_{ji} \quad \text{(for all } i \text{ and } j)$$

$$(22)$$

Metropolis らは、 上記条件を満足する 推移確率を次の ようにした。

$$p_{ij} = \begin{cases} a_{ij} \quad (i \neq j \text{ and } \rho_j / \rho_i \geq 1) \\ a_{ij}\rho_j / \rho_i (i \neq j \text{ and } \rho_j / \rho_i < 1) \end{cases}$$

$$p_{ii} = 1 - \sum_{j \ (\neq i)} p_{ij} \qquad (23)$$

ここで $p_{ij} = p_{ij}$ であり、その和は1となる。また、Pij が p_{i}/p_{i} の比であるので、分配関数がなくなることが 大きなメリットである。しかしながら、初期条件によっ て、擬平衡状態に陥る可能性もあり、注意を要する。 Metropolisのモンテカルロシミュレーションの一般 的な計算アルゴリズムを記す。

- a. 分子を1つランダムに選ぶ。
- b. 乱数を用いてその分子を一定範囲の中で移動させ る。
- c. P_i/P≥1のとき、新たな状態を採択する。
- d. *P_i*/*P_i*<1のとき、*P_i*/*P_i*が0~1の乱数の値より
 も大きいとき、新たな状態を採択し、そうでなければ、元の状態を採択する。

この一連のステップを繰り返すことにより、熱力学的 平衡状態へと遷移させていく。

4.5 カノニカルアンサンブル

カノニカルアンサンブルは (N, V, T) が一定であ り、この条件下でのモンテカルロシミュレーションを カノニカルモンテカルロシミュレーション (canonical Monte Carlo simulation, canonical ensemble Monte Carlo simulation, NVT Monte Carlo simulation) とい う。 p_i/p_i は、式(13)を用いて次のように表せる。

$$\frac{\rho_{i}}{\rho_{i}} = \exp\left[-\frac{\left\{U\left(r_{i}\right) - U\left(r_{i}\right)\right\}}{kT}\right] = \exp\left\{-\frac{U_{i} - U_{i}}{kT}\right\}$$
(24)

よって、計算アルゴリズムは以下のようになる。

- a. 初期状態を決め、分子を配置する。
- b. そのときのポテンシャルエネルギー Uiを計算する。
- c. 分子を一つ選び、乱数を持ちいて分子を一定範囲 内で移動させる。
- d. 移動させた後のポテンシャルエネルギー U_fを計 算する。
- e. ΔU = U_i − U≥0 ならば、移動後の分子の状態を採 択する。
- f. $\Delta U = U_i U_i > 0$ のとき、 $\exp(-\Delta U/kT)$ が0~ 1の乱数の値よりも大きいとき、移動後の分子の 状態を採択し、そうでなければ、元の状態を採択 する。

ステップeで加重サンプリングを保証し、ステップf で状態の分布を与える。

4.6 グランドカノニカルアンサンブル

グランドカノニカルアンサンブルでは (μ , V, T) が一定であり、このときのシミュレーションをグラン ドカノニカルモンテカルロシミュレーション (grand canonical Monte Carlo simulation, grand canonical ensemble Monte Carlo simulation, μ VT Monte Carlo simulation) という。この統計アンサンブルでは、系 の分子数が変化できるために、アルゴリズムに分子数 変化の項目を入れる必要がある。すなわち、三つの試 行を行う必要がある。

- a. 分子の移動:分子の配置を変える。(カノニカル アンサンブルと同じ)
- b. 分子の削除:系から分子を取り除く。
- c. 分子の追加:系に分子を追加する。

 $\rho_j / \rho_i は分子の削除と追加によって、それぞれ次の式で表される。$

$$\frac{\rho_{j}}{\rho_{i}} = N\Lambda^{3} \exp\left(-\frac{\mu}{kT}\right) \exp\left\{-\frac{(U_{j} - U_{i})}{kT}\right\}$$
(25)

$$\frac{\rho_j}{\rho_i} = \frac{1}{(N+1)\Lambda^3} \exp\left(\frac{\mu}{kT}\right) \exp\left\{-\frac{(U_j - U_i)}{kT}\right\}$$
(26)

a, b, c の三つの操作をどのような割合で試みるかを考 えると、分子の削除と追加は式(22)で表した微視的可逆 性の条件を満足させる必要があるため、分子の削除と 追加に対する試みは等しい確率でなされる必要がある。 分子の移動の試行確率は自由に設定できるが、これら 三つの試行を同確率で行ったとき、収束が早いことが 多い。分子の数密度が高い場合は分子を追加する試み を拒否される確率は非常に高くなる。これは虚分子の 概念を導入することで改善される。このとき、*p_i/p_i* は分子の削除と追加によって、それぞれ次の式で表さ れる。

$$\frac{\rho_{j}}{\rho_{i}} = \frac{N\Lambda^{3}}{V} \exp\left(-\frac{\mu}{kT}\right) \exp\left\{-\frac{(U_{j} - U_{i})}{kT}\right\}$$
(27)

$$\frac{\rho_j}{\rho_i} = \frac{V}{(N+1)\Lambda^3} \exp\left(\frac{\mu}{kT}\right) \exp\left\{-\frac{(U_j - U_i)}{kT}\right\}$$
(28)

よって、計算アルゴリズムは以下のようになる。

- a. 分子数を N_{max} とし、初期状態を決め、分子を配置する。
- b. 現在のポテンシャルエネルギー Uiを計算する。
- c. 分子の移動、削除、追加の試行のどれかをランダ ムに選択する。
- d. 分子の移動:分子を一つ選び、乱数を用いて分子 を一定範囲内で移動させる。
 - i. 移動させた後のポテンシャルエネルギー U_fを

計算する。

- ii. ΔU = U_j − U ≤ 0 ならば、移動後の分子の状態を 採択する。
- iii. $\Delta U = U_i U_i > 0$ のとき、 $\exp(-\Delta U/kT)$ が0 ~1の乱数の値よりも大きいとき、移動後の分 子の状態を採択し、そうでなければ、元の状態 を採択する。
- e. 分子の削除:削除する分子をランダムに選ぶ
 - 削除した分子を除いた系でのポテンシャルエネ ルギー U_tを計算する。
 - ii. $\Delta U = U_j U \ge 0$ ならば、分子を削除する。
 - iii. $\Delta U = U_j U_i > 0$ のとき、 ρ_j / ρ_i が0~1の乱数 よりも大きいとき、分子を削除する(虚分子に 置き換える)。そうでなければ、元の状態を採 択する。
- f. 分子の追加:分子を(虚分子から)追加する。
 - 追加した分子を加えた系でのポテンシャルエネ ルギー U_fを計算する。
 - ii. $\Delta U = U_j U \ge 0$ ならば、分子を追加する。
 - iii. $\Delta U = U_j U_i > 0$ のとき、 ρ_j / ρ_i が0~1の乱数 よりも大きいとき、分子を追加する(実分子に 置き換える)。そうでなければ、元の状態を採 択する。

4.7 吸着におけるモンテカルロシミュレーション

細孔内への吸着挙動のモンテカルロシミュレーショ ンには細孔内分子数を一定にして、その構造・挙動を 調べるカノニカルモンテカルロシミュレーションや吸 着等温線作成のように分子の吸脱着を踏まえたグラン ドカノニカルモンテカルロシミュレーションがある。 ここでは特にグランドカノニカルモンテカルロシミュ レーションについて概説する。ある化学ポテンシャル µに対して、細孔内での分子シミュレーションを行う。 分子が理想気体と仮定できるとき、化学ポテンシャル µは圧力と以下の式で関連付けられる。

$$\frac{P}{k_B T} = \left(\frac{mk_B T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} exp\left[\frac{\mu}{k_B T}\right]$$

または、同じ化学ポテンシャルμを用いたバルクの 分子シミュレーションを行うことで圧力を計算する。 図7は炭素細孔体への77Kでの窒素吸着等温線をグ ランドカノニカルモンテカルロシミュレーションによ り計算したものと相対圧10⁻²におけるスナップショッ トである。これにより細孔径に応じた吸着等温線変化 と細孔内の吸着構造をみることができる。



図7 (a) グランドカノニカルモンテカルロシミュレーショ ンによって計算された 77 K での窒素吸着等温線。(b) 相対 圧 0.02 における細孔内のスナップショット。黒線が炭素 細孔壁を表し、球は窒素分子を表す。

5 まとめ

本稿では、分子吸着シミュレーションの基礎という ことで、分子動力学シミュレーションとモンテカルロ シミュレーションの手法から、分子吸着シミュレー ションの実際を概説した。分子シミュレーションだけ でなく、様々な計算的実験は広く用いられており、新 規手法が提案されたり、ソフトウェアとして提供され たりし、簡便に利用できるようになっている。それに よって、ますます多くの研究がなされ、報告されてい く。本稿がそれらの研究の基礎的な理解につながれば 幸いである。

[参考文献]

- D. M. Heyes, "The Liquid State", John Wiley & Sons Ltd (1998).
- M. P. Allen, and D. J. Tildesley, "Computer Simulation of Liquids", Oxford University Press Inc. (1987).
- R. J. Sadus, Elsevier Science B.V. "Molecular Simulation of Fluids", (1999).
- 4) P. L. Huyskens, W. A. P. Luck, and T. Zeegers-Huyskens, "Intermolecular Forces", Springer-

(29)

Verlag (1991).

- 5) M. Finnis, "Interatomic Forces in Condensed Matter", Oxford University Press Inc. (2003).
- 6) W. Gans, and J. C. A. Boeyens, "Intermolecular Interactions", Plenum Press (1998).
- 7) J. P. Hansen, and I. R. Mcdonald, "Theory of Simple Liquids", Academic Press: San Diego (2006).
- 8) A. Hinchliffe, Molecular Modelling for Beginners", John Wiley & Sons Ltd: West Sussex (2003).
- 9) D. Frenkel, and B. Smit, "Understanding Molecular Simulation", Academic Press: San Diego (2002).
- 神山新一,佐藤明, "モンテカルロ・シミュレー ション",朝倉書店 (1997).
- 大澤映二, 片岡洋右, "分子動力学法とモンテカ ルロ法", 講談社サイエンティフィク (1994).
- 12) 岡崎進, "コンピュータシミュレーションの基礎", 化学同人 (2000).
- 13) 津田孝夫, "モンテカルロ法とシミュレーション", 培風館 (1969).
- 14) 夏目雄平,小川建吾,鈴木敏彦,"計算物理Ⅲ", 朝倉書店 (2002).

第32回日本吸着学会研究発表会のお知らせ

告

φ

Ъ

日本吸着学会研究発表会は、吸着の基礎科学から応用技術にわたる最新の研究成果が討論される1年に一度の大 会です。多数の皆様のご参加をお願い申し上げます。

主 催:日本吸着学会

Ъ

- 共 催:大阪大学総合学術博物館
- **会** 期:平成 30 年 11 月 8 日(木)、 9 日(金)
- 会場:大阪大学豊中キャンパス(〒560-8531 大阪府豊中市待兼山町1-1)
 交通アクセス(http://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/accessmap.html#map01)の詳細につきましては、
 ホームページをご参照ください。
- 宿 泊:各自で手配をお願いします。大阪市内または大阪北部が便利です。

会

講演会場:基礎工学国際棟 シグマホール(口頭発表)

ホワイエおよびセミナー室(ポスター発表)

発表要領:口頭発表:講演12分、質疑7分、交代1分。プロジェクター(Power Point)での発表をお願いしま す。

ポスター発表:発表時間1時間30分。ポスターサイズは、横90 cm 程度、縦120 cm 程度。

 発表申込:日本吸着学会のWebサイト(http://www.j-ad.org/annual_meeting/)よりお申込下さい。(ただし、 Mac版 Internet Explorer には対応しておりません。)
 申し込みサイトへのアクセスにはユーザー名とパスワードの入力が必要です。以下に従って入力して

ください。

ユーザー名:jsad

パスワード:gakkai32

発表形式(口頭・ポスター)についてはご希望に添えない場合がありますので予めご了承ください。

- 要旨集原稿:A4版1ページに、講演題目、1行あけて所属(略称)、氏名(発表者に○)、1行あけて要旨を1行 あたり45字、1段送りで記載し、最下行に連絡先(TEL、FAX、E-mail)を記入してください。原 稿はE-mailの添付書類(MS Word 2000-2016、あるいは PDF 形式)として、下記実行委員会宛てお 送りください。なお、学会 Web サイトに原稿のテンプレート(MS Word 2003 形式)を用意します のでご利用ください(http://www.j-ad.org/annual_meeting/abst_template_2018.doc)。参照できない 場合には、下記連絡先までお問い合わせください。
- **懇 親 会**:11月8日(木) 大阪大学・豊中キャンパス 豊中福利会館(予定)

(詳細は講演会場にてご案内します。)

参加登録費: · 予約登録(9月28日締切)

日本吸着学会・協賛学会会員:5,000円(官・学)、7,000円(産)、1,500円(学生)

非会員:8,000円(官・学)、10,000円(産)、2,000円(学生)

但し、維持会員企業からの参加者については、予約登録に限り3名までの参加登録費を無料に致しま すので、奮ってご参加をお願いします。

(Web 登録時に、参加種別として「維持会員」を選択してください。)

・当日登録(9月29日以降)

日本吸着学会・協賛学会会員:7,000円(官・学)、9,000円(産)、3,000円(学生)

非会員:10,000円(官・学)、12,000円(産)、4,000円(学生) (要旨集のみの購入の場合は1冊3,000円)

- 懇親会費:・予約参加(9月28日締切)一般6,000円、学生3,000円
 ・当日参加(9月29日以降)一般8,000円、学生5,000円
 なお、懇親会費につきましては、維持会員企業からの参加者につきましても、一般の懇親会費を頂戴
 いたしますのでご注意願います。
- **参加予約申込**: 学会 Web サイト(http://www.j-ad.org/registration/registration.html) よりお申込下さい。(ただし、 Mac 版 Internet Explorer には対応しておりません。) お申込み後は速やかに予約参加登録費と予約懇親会費を下記銀行口座にお振込みください。(振り込 み手数料は各自ご負担ください。)
- 振込先:・池田泉州銀行 【支店名】石橋支店 【店番号】102
 【預金種目】普通預金 【口座番号】224017
 【口座名義人】上田 貴洋(ウエダ タカヒロ)
- **発表申込締切**:平成 30 年 9 月 7 日 (金)
- **要旨原稿締切**:平成 30 年 9 月 28 日 (金)
- **参加予約締切**: 平成 30 年 9 月 28 日 (金)
- 実行委員会(問い合わせ・連絡先):

〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町 1-13

大阪大学総合学術博物館 上田 貴洋

E-mail: adsorption32@gmail.com, TEL: 06-6850-5778, FAX: 06-6850-6720

※協賛学会については、ホームページを確認してください。

第28回吸着シンポジウム(吸着夏の学校)開催のお知らせ

吸着分野で活躍する若手研究者の研究活動の活性化と相互の交流を目的として、吸着シンポジウム(吸着夏の学校)を1泊2日の合宿形式で開催します。吸着関連の研究に携わる学生の皆様には、諸先輩だけでなく他大学の学生と交流を深めるよい機会です。シンポジウムは、依頼講演と有志の若手研究者によるショートプレゼンテーションから構成されます。依頼講演では、第一線でご活躍の講師陣による吸着関連の基礎から応用展開まで幅広い講演を予定しています。岐阜の厳しい残暑に負けない熱いディスカッションを交わし、参加者相互のつながりを強める会にしたいと考えています。学生、ポスドクを含む大学、研究機関、企業の研究者、技術者の方のご参加をお待ちしております。もちろん、ベテランの皆様のご参加も大歓迎です。

- **会** 期:2018年9月10日(月)~9月11日(火)
- 会場:長良川スポーツプラザ(岐阜県岐阜市)http://www.nagara-sportsplaza.jp/

スケジュール:

9月10日(月)

13:30 集合

 14:00
 基礎技術講習
 岡山大学
 黒田泰重
 名誉教授

 「新奇な吸着・活性化場および物質創出場としてのゼオライト」

16:00 研究トピック講演 関西大学 田中俊輔 准教授

「ZIF-8 MOF の合成と応用」

〈小休憩〉

17:00 若手有志発表

18:00 夕食

19:30 研究トピック講演 千葉大学 大場友則 准教授

「制御されたカーボンナノ空隙を利用した特異な吸着メカニズム」

〈懇親会〉

9月11日(火)

09:00 基礎技術講習 京都大学 宮原 稔 教授

「ナノ多孔体物理吸着の基礎と細孔評価から構造転移 MOF まで(いけるかな?)」 〈小休憩〉

11:00 若手有志発表

12:00 昼食

13:00 解散

参加費(宿泊費・食費込み):学生(吸着学会会員・非会員不問)5,000円 一般(吸着学会会員、維持会員企業の方)15,000円 一般(非会員)20,000円

問い合わせ先:実行委員長 森貞 真太郎(佐賀大学)Email: morisada@cc.saga-u.ac.jp

詳細はホームページ(http://www-j-ad.org/) でご案内する予定です。最新の情報はホームページにてご確認ください。

関連学会のお知らせ

φ

Ъ

第45回炭素材料学会年会

主 催:炭素材料学会

Ъ

- **共 催**: (順不同、予定)日本化学会、日本学術振興会炭素材料第 117 委員会
- 協 賛: (順不同、予定)エネルギー・資源学会、応用物理学会、大阪科学技術センター、化学工学会、紙パルプ 技術協会、環境資源工学会、光化学協会、高分子学会、資源・素材学会、情報処理学会、触媒学会、石油 学会、繊維学会、炭素繊維協会、電気化学会、電気学会、電子情報通信学会、ナノファイバー学会、日本 エネルギー学会、日本化学繊維協会、日本吸着学会、日本金属学会、日本結晶学会、日本結晶成長学会、 日本ゴム協会、日本材料科学会、日本材料学会、日本生物工学会、日本生物物理学会、日本セラミックス 協会、日本トライボロジー学会、日本熱測定学会、日本農芸化学会、日本バイオインフォマティクス学会、 日本バイオマテリアル学会、日本表面真空学会、日本ファインセラミックス協会、日本複合材料学会、日 本分析化学会、日本水環境学会、日本薬学会、ニューダイヤモンドフォーラム、バイオメカニズム学会、 フラーレン・ナノチューブ・グラフェン学会、プラズマ・核融合学会、木質炭化学会、有機合成化学協会
- 後援:炭素協会
- **会 期**:2018年12月5日(水)~12月7日(金)
- 会 場:国立大学法人名古屋工業大学
- URL : https://www.nitech.ac.jp/
 - 〒466-8555 名古屋市昭和区御器所町、TEL:052-732-2111(代表)
 - 【JR】中央本線鶴舞駅下車(名大病院口から東へ約400m)
 - 【地下鉄】鶴舞線鶴舞駅下車(4番出口から東へ約500m)、 桜通線吹上駅下車(5番出口から西へ約900m)

【市バス】 栄 18 名大病院下車(東へ約 200 m)、昭和巡回名大病院下車(東へ約 200 m)

要旨集発行日: 2018年12月5日(事前配布は行いません)

参加費(要旨集代込):

事前受付

炭素材料学会正会員・賛助会員・共催・協賛学協会会員 9,000 円 炭素材料学会学生会員・協賛学協会学生会員 4,000 円 非会員 18,000 円

学生非会員 8,000 円

- 当日受付
 - 炭素材料学会正会員・賛助会員・共催・協賛学協会会員 12,000 円
 - 炭素材料学会学生会員・協賛学協会学生会員 5,000 円
 - 非会員 24,000 円
 - 学生非会員 10,000 円

※年会会期中は要旨集のみの販売は行っておりません。

炭素材料学会基礎講習会

「炭素材料の調製、特性、分析法 一入門から応用まで一」

炭素材料は、その発見や開発過程を経て、さまざまな科学的および技術的展開を遂げてきました。活性炭、カー ボンブラック、炭素繊維などの馴染み深い材料から、ナノカーボン類に至る多彩な材料が多岐にわたる分野で用い られています。近年では、炭素材料はリチウムイオン電池や燃料電池、キャパシタなど人類の将来に関わるエネル ギー・環境問題に対応することができるキーマテリアルとして、ますます多大な注目を集めています。

本セミナーでは、炭素材料を正しく理解して応用開発をめざすための各種炭素材料とその特性、分析と調製・調 整の基礎知識から応用まで学べる2日のコースを企画いたしました。炭素材料に興味をもたれる方々、かかわって いる方々の知識修得・確認する場として是非ご利用ください。

なお、どちらか1日を選び参加することもできます。

事前質問は、10月10日(水まで学会 HP から受け付けます。質問内容によっては回答できない場合もありますの で、ご了解ください。なお、質問内容に関する秘密保持はできかねますのでご注意ください。

皆様のご参加をお待ちしております。

日時:2018年10月18日(木) 10:00~18:00

- 2018年10月19日金 9:30~17:30
- 場 所:日本化学会館7階ホール(701室)(〒101-8307 東京都千代田区神田駿河台1-5) TEL:03-3292-6161、URL: http://www.chemistry.or.jp/access/
- **主 催**:炭素材料学会
- 協 賛(予定):日本化学会、電気化学会、応用物理学会、日本セラミックス協会、日本表面真空学会、 日本吸着学会、大阪科学技術センター
- **定**員:100名

参加費:

〈2日コース〉 正会員(協賛学協会含)・賛助会員 50,000円、学生会員(協賛学協会含)10,000円、 非会員 75,000円、学生非会員 20,000円(消費税及びテキスト代を含む)

〈1日コース〉 正会員(協賛学協会含)・賛助会員 30,000円、学生会員(協賛学協会含)5,000円、 非会員 50,000円、学生非会員 10,000円(消費税及びテキスト代を含む)

申込方法:

郵便振替での支払を希望される方は、学会 HP から 10 月 2 日(火)までにお申し込みください。クレジットカー ドでの決済の場合、申込登録は、10 月 15 日(月)まで受付可能です。

学会 HP: http://tanso.org/contents/event/seminar/Octseminar18.html

登録完了後、郵便振替票付請求書をお送りさせていただきます。参加費は10月10日(水までにご納入ください (払込期日厳守)。当日の申込も会場にて受け付けております。

プログラム

〈10月18日(木)〉			
10:00~10:10	本講習会について	(炭素材料学会会長)	尾崎純一
$10:10 \sim 11:40$	炭素化、黒鉛化、高温物性	(産業技術総合研究所)	岩下哲雄
$11:40 \sim 12:45$	昼食		
$12:45 \sim 14:15$	触媒とカーボン材料 ~燃料電池用触媒を中心に~	(群馬大学)	尾崎純一
$14:15 \sim 14:30$	休憩		
$14:30 \sim 16:00$	TEM 観察と EDX、EELS 分析	(信州大学工学部)	林 卓哉

- 16:00~16:15 休憩
- 16:15~17:45 リチウムイオン電池用負極材料の開発 (TOC キャパシタ株式会社) 小林直哉 18:00 終了

〈10月19日(金)〉

9:30~11:00	キャバシタ用多孔質炭素電極材料の調製と評価方法	(群馬大学)	白石壮志
11:00~11:15	休憩		
$11:15 \sim 12:45$	CVD 法による無機ナノ材料表面への炭素被覆とその応用	(東北大学)	干川康人
$12:45 \sim 14:00$	昼食		
$14:00 \sim 15:30$	木材由来炭素の調製法およびその特性と応用	(京都大学生存圈研究所)	畑 俊充
$15:30 \sim 15:45$	休憩		
$15:45 \sim 17:15$	ファーネスブラックの特性と応用	(旭カーボン株式会社)	山口東吾
17:30終了			

■参加申込に関するお問い合わせはこちら

炭素材料学会 基礎講習会ヘルプデスク E-mail: tanso-koshukai@bunken.co.jp FAX:03-5227-8632

■日本化学会館へのアクセス

http://www.chemistry.or.jp/access/index.html

- ・JR 中央線・総武線「御茶ノ水」駅 御茶ノ水橋口 徒歩3分
- ・地下鉄丸の内線「御茶ノ水」駅 出口2 徒歩4分
- ・地下鉄千代田線「新御茶ノ水」駅 出口 B1 徒歩5分

第69回コロイドおよび界面化学討論会

- 主催:日本化学会コロイドおよび界面化学部会
- **日 時**:2018年9月18日(火)~20日(木)
- 場 所:筑波大学つくばキャンパス

(茨城県つくば市天王台1-1-1)

URL : https://colloid.csj.jp/div_meeting/69th/

参加費 :事前予約当日	
部会員	¥ 9,000∕¥12,000
日本化学会及び協賛学会員(日本吸着学会会員) ¥12,000∕¥15,000
— 般	¥15,000/¥18,000
学生部会員	¥ 3,000/¥ 5,000
学生非会員	¥ 5,000/¥ 7,000
▶ 晒・八點交 招佳 いっしった の利労	

主 題:分散系、凝集、ソフトマターの科学

■アカデミックプログラム:

1. 総合講演

「When droplets of colloidal solutions dry on a substrate」名大・東大名誉教授 土井正男氏 「微生物制御 3.0 ~今、生物分野で注目されている細胞外粒子~」筑波大 JST/ERATO 野村集団微生物制 御プロジェクト研究総括 野村暢彦氏

2. Lectureship Award 受賞講演

「Effects of Nanoscale Chemical Patterns on Hydrophobic Interactions」 University of Wisconsin-Madison Nicholas L. Abbott 氏

「Revisiting the concept of ion adsorption at porous carbon surface; application to supercapacitor electrodes」 Université Paul Sabatier Patrice Simon 氏

- 3. 奨励賞受賞講演
 - ・科学奨励賞

「ソフト微粒子の次元構造とマイクロ空間場における機能制御」 信州大学 鈴木大介氏

「有機-無機ナノ細孔性材料の開発と吸着に関する研究」東京農工大学 近藤 篤氏

·技術奨励賞

「弱酸性塩型界面活性剤を用いた皮膚へのマイルド性と高洗浄性の両立実現」花王㈱ 加賀谷真理子氏

- 4. 一般研究発表(口頭・ポスター)
 - 1)総合セッション
 - 2) 分子集合体の科学と技術
 - 3) 組織化膜の科学と技術
 - 4) 微粒子とその分散系の科学
 - 5) 微粒子とその分散系の技術と応用
 - 6) 固体表面・界面の科学と技術
 - 7) 応用・開発セッション
- 5. 一般シンポジウム
 - 1) イノベーションを支える材料表面
 - 2) 分散凝集の学理構築への科学と技術戦略
 - 3) Supramolecular Self-Assembly and Beyond
 - 4) Langmuir international symposium: Progress in interface and colloid science
 - 5) 平衡・非平衡界面化学の基礎科学と応用技術
 - 6) 界面活性剤膜内包空間で見られる非平衡現象
 - 7) コロイド界面・ソフトマターから展開する生物資源と環境の科学

【問い合わせ先】

日本化学会コロイドおよび界面化学部会事務局

〒101-8307 東京都千代田区神田駿河台 1-5

TEL:03-3292-6163/FAX:03-3292-6318

Email: dcsc@chemistry.or.jp

第 5 回ものづくり技術セミナー 「ものづくりを支える環境処理装置」

主 催: (公社) 化学工学会関東支部

 協 賛:化学工学会関東支部では、オリジナリティーの高い装置やシステムなどを開発販売しているメーカの方々 をお招きし、開発の経緯や元になった考え方をご説明頂く『ものづくり技術セミナー』を開催しておりま す。開発に纏わる生の話を既に企業で活躍されている技術者の方々、あるいは化学系企業に入社された比 較的若い技術者の方々に聴講頂き、「ものづくり技術の情報」を短時間で理解して頂く貴重な時間になる ことと存じます。

第5回は「ものづくりを支える環境処理装置」と題しまして環境装置・測定器メーカの5社様に講演をお 願いしております。特に若い技術者の方々のご参加をお待ちしております。

- **日 時**:2018年9月14日金 講演13:00-17:10 交流会17:30-19:00
- 会場:東京工業大学大岡山南1号館2階215会議室

(地図:http://www.titech.ac.jp/about/campus_maps/ookayama.html)

- 〒152-8550 東京都目黒区大岡山 2-12-1 TEL 03-3726-1111 (代表)
- 交 通:東京急行大井町線目黒線大岡山駅下車徒歩1分
- **募集人数**:40名(定員になり次第募集を締め切りとさせて頂きます)
- 参加費:4,000円(参加費には交流会費・消費税・テキスト代を含みます)

プログラム:

- 1. 開会の挨拶(13:00~13:05)
- 2. 講演1:脱臭・無害化装置に関するご講演(13:05~13:50)
 (株)大気社
- 3. 講演2:回収・再利用装置に関するご講演(13:50~14:35) コスモエンジニアリング株

休憩・講師への個別質問(14:35~14:50)

- 4. 講演3:環境測定器に関するご講演(14:50~15:35)(㈱堀場アドバンスドテクノ)
- 5. 講演4:物理的・化学的排水処理装置に関するご講演(15:35~16:20)栗田工業㈱
- 6. 講演5:バイオ排水処理装置に関するご講演(16:20~17:05) 東芝インフラシステムズ(株)
- 7. 閉会の挨拶(17:05~17:10)
- 8. 交流会(17:30~19:00)

第25回規則性多孔体セミナー

行事名:第25回規則性多孔体セミナー

- 主 催:一般社団法人触媒学会規則性多孔体研究会
- 後 援:公益財団法人とっとりコンベンションビューロー、他調整中
- 協 賛:日本吸着学会会長(申請中)、他調整中
- **日**時:2018年11月14日(水) 13:00-18:00
- 場 所:〒680-8552 鳥取市湖山町南4-101 鳥取大学工学部講堂(旧大講義室、工学部大学院棟2F)鳥取空 港からタクシー5分または徒歩20分、鳥取大学前駅から徒歩5分

プログラム:

13:05 - 14:05	2050年の未来社会創成に対するゼオライトの科学と技術の可能性
	松方 正彦先生 早稲田大学大学院先進理工学研究科応用化学専攻
14:20-15:20	合理的なゼオライト合成
	伊與木 健太先生 東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻
15:35 - 16:35	優環境型の着色無機顔料
	增井 敏行先生 鳥取大学大学院工学研究科応用化学講座
16:50 - 17:50	ゼオライトの環境・福島汚染水処理分野への応用―ゼオライトの技術開発と使用例―
	松倉 実先生 ユニオン昭和株式会社
聴講無料	

意見交換会は有料

参加申込:

10/15までに、下の申込フォームを埋めて世話人までメールでお送りください. http://www.katalab.org/25 porous/moushikomi.xlsx

世話人:

〒680-8552 鳥取市湖山町南 4 - 101 鳥取大学大学院工学研究科応用化学講座 片田直伸 Phone/fax 0857-31-5684 E-mail katada@tottori-u.ac.jp web http://katalab.org その他詳細は http://www.katalab.org/25 porous/

第34回ゼオライト研究発表会

- 主催:一般社団法人日本ゼオライト学会
- 協 賛:一般社団法人日本粘土学会、公益社団法人石油学会、一般社団法人日本エネルギー学会、日本吸着学会、日本イオン交換学会、公益社団法人有機合成化学協会、公益社団法人日本化学会、一般社団法人触媒学会、公益社団法人化学工学会、日本地質学会、公益社団法人日本セラミックス協会、日本膜学会(予定、順不同)
- **日 時**:2018年11月29日(本)~11月30日(金)
- 会場:函館アリーナ(〒042-0932 函館市湯川町1-32-2、Tel:0138-57-3141)
 URL: http://www.zaidan-hakodate.com/arena/
- テーマ:ゼオライト、メソ多孔体、およびその類縁化合物に関連した研究の基礎から応用まで

講演の種類:

- 特別講演(一般公開講座)(討論を含めて 60 分)(1日目)
 佐野 庸冶先生(広島大)「耐久性ゼオライトの合成―脱アルミニウムとの戦い―」(仮)
- 2)総合研究発表(成果がある程度まとまっている研究を総合したもの。したがって、既発表の研究成果であっても、それらをまとめた内容であればよい。討論を含めて 30 分)
- 3) 一般研究発表(未発表の研究成果の発表。討論を含めて20分)

発表使用機器:液晶プロジェクター利用の発表のみ。PC は各自ご用意下さい。

講演申込:総合研究発表及び一般研究発表を募集いたします。総合研究発表及び一般研究発表の登壇者は日本ゼ オライト学会会員に限ります(発表申込時入会申請中でも可)。7月1日(日)よりゼオライト学会のホー ムページ上の講演申込フォームに従いお申し込みください。

> また、若手優秀講演賞(学生部門及び一般部門)を設けます。学生会員の発表は自動的に学生部門 にエントリーされます。一般部門は一般会員または法人会員の社員で30歳以下(2019年3月31日 時点)の学生でない会員の発表を対象としますが、エントリーを希望される方は講演申込フォームの エントリー希望欄にチェックしてください。総合研究発表・一般研究発表の別は問いません。

講演申込締切: 2018 年 9 月 1 日(土)

予稿原稿締切: 2018 年 10 月 26 日金) (9 月下旬に執筆要領をお送りします。)

- 予稿送付先:zeolite@ees.hokudai.ac.jp
- 登録費:会員(主催ならびに協賛の学協会の個人会員、およびゼオライト学会団体会員の法人に所属する人を含む)
 5,000円、シニア会員・学生2,000円、非会員10,000円(予稿集代を含む。)
- **懇親会**: 2018年11月29日(木) 講演終了後。

イマジン ホテル&リゾート函館(函館市湯川町3丁目1-17、Tel:0138-57-9161)

URL: http://www.imgnjp.com/hrhakodate/

参加費(一般 6,000円、シニア会員・学生 3,000円)

問い合わせ先:松橋博美(北海道教育大学)

Tel: 0138-44-4325, E-mail: matsuhashi.hiromi@h.hokkyodai.ac.jp

膜シンポジウム 2018 "人が交(混)じる、膜は分ける"

膜シンポジウム 2018 を下記の要領で開催します。本年度の主題は"人が交(混)じる、膜は分ける"とし、異な る立場の様々な分野・領域・専門の人々がその垣根を越えて深く交流することで、膜学の発展に寄与することを目 的とします。本会の理念である人工膜・生体膜・境界領域間の交流・融合のみならず、有機・無機、理論・実験、 産・学・官、基礎・応用、材料・プロセス、そして若手・ベテランなど、膜に関連したあらゆるレイヤー/カテゴ リに属する研究者・技術者が一堂に会して、活発に意見と経験を交換し合い、膜の科学と技術の更なる発展のため に議論を行う場にしたいと考えています。分野を問わず、膜の科学と技術に関する最先端から応用までの広範囲に わたる研究成果をご発表頂きたく存じます。発表内容は、充分に討論できる内容であれば、未発表、既発表を問い ません。また学生による優秀なポスター発表に対して学生賞を設けますので、学生の方々も奮ってご応募下さい。

主 催:日本膜学会

開催日: 2018 年 11 月 13 日(火)~14 日(水)

- 会場:〒685-8501神戸市灘区六甲台町1-1神戸大学百年記念館(下記より地図参照)
 http://www.kobe-u.ac.jp/guid/access/rokko/rokkodai-dai 2. html
- **発表形式**: 口頭発表あるいはポスター発表(学生賞審査対象はポスター発表のみです。学生本人が実施した研究内 容に限ります。また、日本膜学会第40年会および膜シンポジウム2017の学生賞受賞者は審査対象外と なります。)
- **発表時間**:口頭発表(発表12分、討論8分(予定))ポスター発表(発表60分(予定)、ショートプレゼン1分 (学生賞審査対象者のみ)

研究発表申込締切:

8月3日(金)必着。以下の事項を記入の上、E-mail にて日本膜学会事務局にお申し込み下さい。(1)発表題目 (2) 所属 (3)研究者名(発表者に〇印、ただし発表者あるいは共同発表者に会員がいることが必須)(4)発表内容(150 字程度) (5)口頭発表、ポスター発表(学生)、ポスター発表(一般)の区別 (6)連絡先(氏名、所属、郵便番号、 住所、電話、E-mail)なお、発表申込後 1 週間以内に受付確認の返信メールが届かない場合、事務局までお問い 合わせ下さい。

講演要旨締切: 9月7日金必着。執筆要領は申込者に別途連絡致します。

事前参加申込締切:

10月12日

日金事前参加申込者には、要旨集を会期前に送付します。所定の振替用紙をご利用になるか、または下 記振込先にお振込み下さい。みずほ銀行に振込の場合には、お手数ですが参加者名と要旨集送付先住所をメール にて事務局までご連絡下さい。

- **振込先**:ゆうちょ銀行店番:019 預金種目:当座店名:○一九口座番号:0705802 加入者名:日本膜学会シンポジ ウムみずほ銀行本郷支店口座番号:0961801 口座名:日本膜学会
- **参加費**: 主催・協賛学会員 8,000 円 (当日 9,000 円)、非会員 11,000 円 (当日 12,000 円)、学生 3,000 円、法人 (5 名まで参加可) 30,000 円

懇親会: 2018年11月13日(火18時から(予定)。会費6,000円(当日7,000円)

申込・問合せ先:

〒113-0033 東京都文京区本郷 5-26-5-702 日本膜学会事務局 担当 渡部

Tel/Fax: 03-3815-2818, E-mail:membrane@mua.biglobe.ne.jp

運営委員長連絡先:

〒657-8501 神戸市灘区六甲台町 1-1 神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科

E-mail:tom@opal.kobe-u.ac.jp

膜シンポジウム 2018 運営委員長吉岡朋久

運営副委員長 馬越 大

維持会員一覧

Ŀ

Ъ

┛

維持会員として、以下の企業各社にご協力を頂いております。

(平成 30 年 7 月現在、50 音順)

株式会社アドール	株式会社アントンパール・ジャパン
エア・ウォーター株式会社	MHI ソリューションテクノロジーズ株式会社
大阪ガス株式会社	大阪ガスケミカル株式会社
オルガノ株式会社	
株式会社キャタラー	株式会社クラレ
栗田工業株式会社	興研株式会社
株式会社重松製作所	
システムエンジサービス株式会社	水 ing 株式会社
株式会社島津製作所	株式会社西部技研
大陽日酸株式会社	月島環境エンジニアリング株式会社
帝人ファーマ株式会社	東ソー株式会社
東洋紡株式会社	ニチアス株式会社
フタムラ化学株式会社	富士シリシア化学株式会社
マイクロトラック・ベル株式会社	ミドリ安全株式会社
ユニオン昭和株式会社	ローム・アンド・ハース・ジャパン株式会社

編集委員

委員	長	松本	明彦	(豊橋技術科学大学)			
委	員	伊藤	博光	(豊橋技術科学大学)	大場	友則	(千葉大学)
		上村	佳大	(産業技術総合研究所)	近藤	篤	(東京農工大学)
		瀬戸L	山徳彦	(株式会社 豊田中央研究所)	田中	秀樹	(京都大学)
		飛弾	予龍也	(大陽日酸株式会社)	山根	康之	(大阪ガスケミカル株式会社)
							(五十音順)

Adsorption News Vol.32 No.2 (2018) 通卷 No.125 2018 年 8 月 10日発行

事務局 〒305-8565 茨城県つくば市東1 − 1 − 1 中央第5 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 化学プロセス研究部門内 Tel:029-861-4653 Fax:029-861-4660 E-mail:info@j-ad.org

編集伊藤博光(豊橋技術科学大学)

Tel:0532-44-6815 Fax:0532-44-6929 E-mail:hiro_ito@ens.tut.ac.jp 日本吸着学会ホームページ http://www.j-ad.org/

印刷 〒850-0875 長崎県長崎市栄町6-23 株式会社昭和堂 Tel:095-821-1234 Fax:095-823-8740

General Secretary

THE JAPAN SOCIETY ON ADSORPTION (JSAD) National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)

Research Institute for Chemical Process Technology,

Central 5, 1-1, Higashi, Tsukuba, Ibaraki 305-8565, JAPAN

Tel: +81-29-861-4653 Fax: +81-29-861-4660 E-mail: info@j-ad.org

Editorial Chairman

Professor Akihiko MATSUMOTO Graduate School of Engineering, Toyohashi University of Technology 1-1, Hibarigaoka Tempaku-cho, Toyohashi 441-8580, JAPAN Tel: +81-53-244-6811 E-mail: aki@ens.tut.ac.jp

Editor

Hiromitsu ITO, Toyohashi University of Technology Tel:+81-53-244-6815 E-mail:hiro_ito@ens.tut.ac.jp